PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro



(51) Internationale Patentklassifikation 5:

G01N 27/28, 27/46, 27/30

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 90/12314

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

18. Oktober 1990 (18.10.90)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/AT90/00027

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. April 1990 (04.04.90)

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(30) Prioritätsdaten:

A 783/89

4. April 1989 (04.04.89)

AT

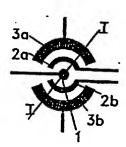
(71)(72) Anmelder und Erfinder: URBAN, Gerald [AT/AT]; Rembrandtstraße 19/8, A-1020 Wien (AT). NAUER, Gerhard [AT/AT]; Gerichtsgasse 19/18, A-1210 Wien

(74) Auwälte: KRETSCHMER, Adolf usw.; Schottengasse 3a, A-1014 Wien (AT).

tent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, KR, LU (europäisches Patent), NL (europäisches sches Patent), NO, SE (europäisches Patent), US.

(54) Title: MICRO-MULTI-ELECTRODE ARRANGEMENT

(54) Bezeichnung: MIKRO-MEHRELEKTRODENANORDNUNG



(57) Abstract

In a micro-multi-electrode arrangement for electrochemical measurement and the generation of electroactive species, where the electrodes (1, 2, 3) are arranged on a carrier (5), there are an inner electrode (1) and at least two other electrodes (2, 3) with the inner electrode (1) circuited as the reference electrode and the other electrodes (2, 3) at least partly surrounding the inner electrode (1) in the projection on the carrier (5).

(57) Zusammenfassung

Bei einer Mikro-Mehrelektrodenanordnung für elektrochemische Messung und Erzeugung elektroaktiver Spezies, bei welcher die Elektroden (1, 2, 3) auf einem Träger (5) angeordnet sind, sind eine innere Elektrode (1) und wenigstens zwei weitere Elektroden (2, 3) vorgesehen, wobei die innere Elektrode (1) als Referenzelektrode beschaltet ist und die weiteren Elektroden (2, 3) die innere Elektrode (1) in der Projektion auf den Träger (5) zumindest teilweise umgeben.

+ Siehe Rückseite

BENENNUNGEN VON "DE"

Bis auf weiteres hat jede Benennung von "DE" in einer internationalen Anmeldung, deren internationaler Anmeldetag vor dem 3. Oktober 1990 liegt, Wirkung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Gebietes der früheren DDR.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Osterroich	ES	Spanien	ML.	Mati
AU	Australies	Ħ	Pinnland	MR	Mauritanico
88	Barbados	FR	Prantreich	MW	Malasri
BE	Belgien	GA	Gabon	NL.	Nederlande
BF	Burkina Fasso	GB	Veschigtes Königreich	NO	Norwegen
BG	Belgarico	HU	Ungaro	80	Ruminien
Ð	Benin .	IT	Italien .	20	Sodan
BR	Bracileo	JP	Japan	SE	Schweden
CA	Kazada	EP.	Demokratische Volksrepublik Koren	SN	Senegal
Œ	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SU	Soviet Union
CG	Kongo	u	Licebteratein	TD	Thehad
CFI	Schweiz .	LK	Sri Lanka	TG	Togo
CM	Kemerun	m	Locanbus	US.	Vereiniste Statten von Amerika
. DE	Dentschland, Bundesrepublik	MC	Monaco ·		
DE	Dinesustk	MG	Madaggian		

Mikro-Mehrelektrodenanordnung

- 5 Die Erfindung bezieht sich auf eine Mikro-Mehrelektrodenanordnung für elektrochemische Messung und Erzeugung elektroaktiver Spezies, bei welcher die Elektroden auf einem Träger angeordnet sind.
- 10 Für die sichere Detektion und Erzeugung geringster Mengen elektroaktiver Spezies sind bisher keine geeigneten Mikro-Mehrelektrodenanordnungen bekannt geworden. Ein wesentliches Problem bei der Untersuchung elektrochemischer Prozesse für die Messung und Erzeugung elektroaktiver Spezies, insbeson-
- 15 dere auf dem Gebiet der Biologie, besteht darin, eine geeignete Oberflächenbeschaffenheit und Geometrie der verwendeten Elektroden bzw. Elektrodenmaterialien zu erzielen. Nur gleichmäßige und weitgehend reproduzierbare homogene Morphologie kann eine einheitlich ablaufende Elektroden-
- 20 reaktion ermöglichen, wie dies für Messungen geringer Ströme und Messungen unter räumlich besonders beengten Verhältnissen von Bedeutung ist.
- Miniaturisierte Elektroden für die vorgesehenen Verwendungs25 zwecke müssen bei Oberflächen im Quadratmikrometerbereich eine bestimmte Materialbeschaffenheit der Oberfläche aufweisen. Pür Messungen im biologischen Bereich muß sichergestellt werden, daß durch entsprechend niederen Stoffumsatz das elektrochemische System nicht gestört wird, wodurch 30 allerdings in Kauf genommen werden muß, daß durch die Elektroden äußerst geringe Ströme fließen Bei notentie
 - Elektroden äußerst geringe Ströme fließen. Bei potentiodynamischen Messungen muß eine derartige Mikroelektrodenanordnung bei Anstiegsgeschwindigkeiten des Potentials von bis zu 100 mV/s noch diffusionskontrollierte Ströme ermöglichen,
- 35 deren Höhe ähnlich den Vorgängen bei der Polarographie direkt

WO 90/12314 PCT/AT90/00027

- 2 -

proportional der Konzentration der elektroaktiven Spezies in der untersuchten Blektrolytlösung ist.

Mit den geforderten Mikro-Mehrelektrodenanordnungen soll in erster Linie die Möglichkeit geschaffen werden, elektrochemische Untersuchungen in Bereichen durchzuführen, die bisher einer Untersuchung nicht zugänglich waren. Neben Untersuchungen in biologischen Geweben sind hiebei auch Untersuchungen in elektrochemischen Reaktoren, in Batteriesystemen und bei Korrosionsuntersuchungen von besonderer Bedeutung, bei welchen bisher mit konventionellen Makroelektroden Messungen nicht durchführbar waren.

Es ist bereits bekannt, einzelne Mikroelektroden einzusetzen 15 und für Messungen eine Mehrzahl derartiger Einzel-Mikroelektroden zu verwenden. Derartige Einzel-Mikroelektroden wurden für potentiostatische und potentiodynamische Messungen vorgeschlagen, wobei mitunter mehrere planare Elektroden zueinander angeordnet wurden. parallel Auch 20 Blektrodenanordnungen, bestehend aus einer Mehrzahl von einzelnen Mikroelektroden, haben jedoch den gravierenden Nachteil. daß zwischen Meßund Gegenelektrode bzw. Referenzelektrode ein großer Spannungsabfall beobachtet wird und daß die Stromdichte- Verteilung in keiner Weise homogen 25 ist. Mit derartigen einzelnen Mikroelektroden läßt sich eine definierte Geometrie der Elektrodenoberflächen zueinander nicht ohne weiteres aufrechterhalten und es sind daher reproduzierbare Messungen nicht ohne weiteres möglich.

Ziel der Erfindung ist es, eine Mikro-Mehrelektrodenanordnung zu schaffen, welche sich durch definierte Geometrie und bei elektrochemischen Messungen reproduzierbare Meßwerte auszeichnet und gleichzeitig die Störanfälligkeit verringert und weitgehend rauschfreie Messungen ermöglicht. Zur Lösung 35 dieser Aufgabe besteht die erfindungsgemäße Mikro-Mehrelektrodenanordnung im wesentlichen darin, daß eine innere

Elektrode und wenigstens zwei weitere Elektroden vorgesehen sind, wobei die innere Elektrode als Referenzelektrode beschaltet ist und die weiteren Elektroden die innere Elektrode in der Projektion auf den Träger zumindest teil-5 weise umgeben. Dadurch, daß eine innere Elektrode als Referenzelektrode geschaltet ist und die weiteren Blektroden, welche wahlweise als Meßelektroden oder Gegenelektroden zum Einsatz gelangen können, diese innere Elektrode zumindest teilweise umgeben, wird eine weitestgehende Abschirmung der 10 inneren Elektrode erzielt, wodurch wesentlich rauschfreiere Messungen ermöglicht werden. Gleichzeitig wird durch eine derartige Mikro-Mehrelektrodenanordnung die Möglichkeit geschaffen, eine definierte Geometrie festzulegen, welcher wesentlich geringere Abstände der Elektroden von-15 einander eingehalten werden können. Der wesentlich geringere Abstand ist hiebei durch die Geometrie der Mikro-Mehrelektrodenanordnung eindeutig definiert und es kann aufgrund eines derartigen geringen Abstandes der Elektroden voneinander der Einfluß schlecht leitender Elektrolytlösungen, 20 wie z.B. physiologischer Lösungen, weitestgehend verringert werden. Mit derartigen, einen minimierten und definierten Abstand zwischen den einzelnen Elektroden aufweisenden Mikro-Mehrelektrodenanordnungen gelingen somit nicht nur rauschfreie Messungen, sondern es gelingen auch erstmals 25 Messungen in Systemen, die bisher überhaupt nicht oder nur unter Einsatz aufwendiger Korrekturverfahren einer Untersuchung zugänglich waren, ohne daß hiebei übermäßiger instrumenteller Aufwand erforderlich wird. Auch in organischen Elektrolyten, in denen bisher nicht ohne Zusätze von Leit-30 salzen Messungen vorgenommen werden können, gelingt mit einer derartigen Mikro-Mehrelektrodenanordnung nunmehr direkt eine analytische und reaktionskinetische Untersuchung. Durch die quasi-Abschirmung der mittigen Referenzelektrode werden Strommessungen weitgehend rauschfrei und auch in Drei-35 elektrodentechnik bis in den Pikoampere-Bereich möglich. Der minimierte Abstand der einzelnen Elektroden untereinander

führt hiebei zu minimalen Potentialfehlern durch den elektrolytbedingten Spannungsabfall (iR-Abfall) und ermöglicht
gleichzeitig aufgrund der minimalen Abmessungen der elektrochemischen Zellen, wie sie mit dem jeweils vorliegenden

5 Elektrolyten gebildet werden, die Untersuchung und Bestimmung
lokaler Konzentrationsgradienten oder die gleichzeitige
simultane Überwachung und Bestimmung mehrerer elektroaktiver
Spezies. Auch potentiodynamische Messungen in Dreielektrodenanordnungen mit relativ hohen Anstiegsgeschwindigkeiten des

10 Potentials bis über 1 V/s können mit derartigen Mikro-Mehrelektroden durchgeführt werden, da kapazitive Effekte, die
bei makroskopischen Anordnungen überwiegen, weitgehend
ausgeschlossen werden.

- 15 Mit der erfindungsgemäßen Mikro-Mehrelektrodenanordnung ist es erstmalig gelungen, mit einer einfachen Dreielektrodenstruktur mit Gold als Elektrodenmaterial unterschiedliche Neurotransmitter quantitativ nebeneinander zu bestimmen. Mit Platin als Elektrodenmaterial und einem auf dem Elektrodenmaterial immobilisierten Enzym ist es beispielsweise gelungen, einen miniaturisierten, zuverlässigen Glucosesensor zu realisieren. Ferner ist es mit Platin als Elektrodenmaterial und einer die Blektroden bedeckenden Nachführmembran möglich, Sauerstoffkonzentrationen in unterschiedlichen 25 Elektrolyten zu messen.
- Die erfindungsgemäße Mikro-Mehrelektrodenanordnung läßt sich in einfacher Weise auch für Strukturen verwenden, bei welchen außer einer Referenzelektrode und wenigstens zwei weiteren 30 Elektroden zusätzliche Elektroden auf engstem Raume untergebracht werden, wobei eine Mehrzahl unterschiedlich elektrochemisch aktiver Spezies gleichzeitig detektierbar werden. Neben einer simultanen Messung unterschiedlicher Substanzen wird hiebei auch die laterale Auflösung der Konzentration des 35 zu messenden Stoffes möglich.

Eine geometrisch besonders günstige Elektrodenanordnung mit besonders homogener Stromdichteverteilung läßt sich hiebei im Rahmen der Erfindung erzielen, wenn die Ausbildung so getroffen ist, daß die Elektroden konzentrisch angeordnet sind. Die einzelnen Elektroden können auf das Trägermaterial aufgetragen sein, wobei die Kontaktierung beispielsweise durch Leiterbahnen am Trägermaterial erfolgen kann. Um zwischen benachbarten Elektroden Ablagerungen und damit eine Veränderung der Charakteristik der Meßergebnisse mit der Zeit zu verhindern, kann mit Vorteil die Ausbildung so getroffen sein, daß die die Elektroden bildenden Schichten durch wenigstens eine Isolierschicht getrennt sind.

Bine konzentrische Anordnung von Elektroden kann im Prinzip
15 unterschiedliche geometrische Ausbildungen der zu einem
Zentrum konzentrisch angeordneten Elektroden ermöglichen. Im
Sinne einer weitgehenden Homogenität der Stromdichteverteilung ist die Ausbildung jedoch mit Vorteil so getroffen,
daß die Elektroden aus wenigstens teilweise kreisringförmigen
20 Segmenten ausgebildet sind, und daß die Fläche der nichtaktiven Trennbereiche klein gegenüber der Fläche der aktiven
Elektrodensegmente ist, wobei durch die Maßnahme, die Fläche
der nicht aktiven Trennbereiche klein gegenüber der Fläche
der aktiven Blektrodensegmente zu halten, sichergestellt ist,
25 daß kapazitive Effekte weitgehend ausgeschlossen werden
können.

Für eine Reihe von Messungen ist es vorteilhaft, eine im wesentlichen planare Anordnung zu wählen, wobei das zu 30 messende, die elektroaktive Spezies enthaltende Material auf die Elektroden in Form von Tropfen aufgebracht werden kann. Eine besonders bevorzugte Ausbildung der erfindungsgemäßen Mikro-Mehrelektrodenanordnung besteht hiebei im wesentlichen darin, daß die Elektroden in einer gemeinsamen Ebene ange-35 ordnet sind. Die Kontaktierung der Blektroden kann bei einer derartigen Ausbildung mit Vorteil so getroffen werden, daß

die einzelnen Elektroden über Durchbrechungen des Trägers an der den Elektroden abgewandten Seite des Trägers mit Kontakten verbunden sind.

Neben der durch die konzentrische Anordnung der weiteren Blektroden relativ zur inneren Elektrode, welche Referenzelektrode beschaltet ist, erzielbaren Abschirmung der inneren Blektrode, lassen sich naturgemäß auch Arbeitselektroden noch durch weitere Blektroden abschirmen. Die 10 innere Elektrode kann aber bei entsprechender Beschaltung neben ihrer Punktion als Referenzelektrode auch die Punktion einer Gegenelektrode übernehmen. Für die Verwendbarkeit der inneren Elektrode als Referenzelektrode ist es besonders vorteilhaft, die Ausbildung so zu treffen, daß als innere 15 Blektrode eine Blektrode zweiter Art verwendet wird. Insbesondere derartige Elektroden zweiter Art benötigen ein gewisses Mindestvolumen, wobei eine besonders wirksame Abschirmung derartiger innerer Elektroden dann gelingt, wenn die Ausbildung so getroffen ist, daß die innere Elektrode 20 auf dem Trägermaterial angeordnet ist und wenigstens eine weitere Elektrode unter Zwischenschaltung von wenigstens einer Isolierschicht in Abstand von der die innere Elektrode tragenden Fläche des Trägers angeordnet ist. Auf diese Weise kann der räumlichen Ausdehnung der inneren Elektrode Rechung 25 getragen werden und eine bessere Abschirmung und damit Rauschfreiheit der Messung gewährleistet werden.

Zusätzlich zu Arbeitselektroden kann aber auch eine Gegenelektrode angeordnet werden, wobei die Ausbildung mit Vorteil
30 so getroffen ist, daß wenigstens zwei Arbeitselektroden und
eine Gegenelektrode in radialem Abstand von der Referenzelektrode angeordnet sind und vorzugsweise die Gegenelektrode
größer als die Arbeitselektrode(n) ist und in größerem
zentralen Abstand von der inneren Referenzelektrode ange35 ordnet ist als die Arbeitselektroden. Auf diese Weise wird
eine wirkungsvolle Abschirmung auch der Arbeitselektroden

sichergestellt, so daß eine weitere Rauschverringerung der Messungen sichergestellt werden kann.

Um voluminöse Referenzelektroden mit hoher Langzeitstabilität

5 auszubilden, kann mit Vorteil die Ausbildung so getroffen
sein, daß die innere Blektrode von einer nadelförmigen
Elektrode gebildet ist, daß wenigstens eine weitere Elektrode
unter Zwischenschaltung wenigstens einer Isolierschicht die
innere Blektrode wenigstens teilweise umschließt und daß die

10 innere Elektrode über eine Durchbrechung in der Isolierschicht mit dem jeweiligen Elektrolyten verbunden ist. Im
Hohlraum der inneren Elektrode kann hiebei der jeweils für
eine Elektrode zweiter Art erforderliche Elektrolyt aufgenommen sein, wobei die innere Blektrode über die Durch15 brechung mit dem jeweiligen Blektrolyten, in welchem die
Messung vorgenommen wird, in Verbindung steht und auf diese
Weise auch als Gegenelektrode verwendbar ist.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist die 20 Ausbildung so getroffen, daß die innere Elektrode in einem von Isolierschichten gebildeten Hohlraum angeordnet ist und daß wenigstens eine weitere Elektrode in die Isolierschicht eingebettet ist und in den Hohlraum mündet und/oder auf der Oberfläche der Isolierschicht angeordnet ist, wobei auch mit 25 einer derartigen Ausbildung eine mehrfach verwendbare innere Elektrode in guter Langzeitbeständikeit realisiert werden kann.

Die selektive Erfassung bestimmter elektroaktiver Spezies 30 gelingt durch Anwendung entsprechend permeabler Membranen, wobei erfindungsgemäß mit Vorteil die Ausbildung so getroffen ist, daß über den Elektroden wenigstens eine Membran angeordnet ist.

35 In an sich bekannter Weise können als Elektrodenmaterialien Metalle, insbesondere Gold, Platin, Palladium, Iridium,

WO 90/12314 PCT/AT90/00027

- R -

Rhodium, Molybdän und Wolfram, oder kohlenstoffhaltige, leitfähige Substanzen, insbesondere glasartiger Kohlenstoff, Polythiophen oder Polypyrrol, verwendet werden, wobei für die gewünschte Miniaturisierung mit Vorteil die Abmessungen der Elektroden zwischen Bruchteilen von Mikrometern und Millimetern liegen.

Zur selektiven Erfassung von Metaboliten und für andere biologische Messungen kann mit Vorteil die Ausbildung so getroffen sein, daß auf der Elektrodenanordnung biologisch aktive Moleküle und Substanzen, insbesondere Enzyme und Antikörper, immobilisiert sind, wobei die Handhabung der erfindungsgemäßen Mikro-Mehrelektrodenanordnung dadurch besonders einfach gestaltet werden kann, daß die Elektroden15 anordnung auf einem als Einstichsensor ausgebildeten Träger aufgebracht ist.

Um eine Überwachung über längere Zeiträume, insbesondere in Gefäßen oder inneren Organen, zu ermöglichen, ist mit Vorteil 20 die Ausbildung so getroffen, daß die Elektrodenanordnung in einen als Katheter ausgebildeten Träger eingebaut ist.

Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert, wobei in 25 der speziellen Erläuterung der einzelnen Ausbildungsformen noch weitere Vorteile der erfindungsgemäßen Ausbildung dargelegt werden.

In der Zeichnung zeigen: Fig. 1 einen Schnitt durch eine 30 erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Mikro-Mehrelektrodenanordnung; Fig. 2 eine Draufsicht in Richtung des Pfeiles II auf die Ausführungsform gemäß Fig. 1 in verkleinertem Maßstab, wobei die Fig. 1 einen Schnitt nach der Linie I-I der Fig. 2 darstellt; Fig. 3 eine abgewandelte 35 Ausführungsform in einer zur Darstellung der Fig. 2 ähnlichen Ansicht; Fig. 4 einen Schnitt durch eine weitere abgewandelte

Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Mikro-Mehrelektrodenanordnung; Fig. 5 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles V auf die Ausbildung gemäß Fig. 4 in verkleinertem Maßstab, wobei Fig. 4 einen Schnitt nach der Linie IV-IV der Fig. 5 dar-5 stellt; Fig. 6 eine abgewandelte Ausführungsform mit mehrschichtigem Aufbau in einer Darstellung analog zu den Fig. 1 und 4; Fig. 7 eine Draufsicht in Richtung des Pfeiles VII auf die Ausbildung gemäß Fig. 6 in verkleinertem Maßstab, wobei Fig. 6 einen Schnitt nach der Linie VI-VI der Fig. 7 dar-10 stellt; Fig. 8 einen Schnitt durch eine nadelförmige erfindungsgemäße Elektrodenanordnung; Fig. 9 eine Draufsicht auf eine weitere Ausführungsform in einer zu Fig. 2, 3, 5 oder 7 ähnlichen Darstellung; die Fig. 10 bis 13 weitere abgewandelte Ausführungsformen im Schnitt, wobei die Elektro-15 den zumindest teilweise in eine Isolierschicht eingebettet sind und in einen in der bzw. den Isolierschichten ausgebildeten Hohlraum münden; die Fig. 14 und 15 Draufsichten auf unterschiedliche Ausbildungsformen von Tägern für erfindungsgemäße Mikro-Mehrelektrodenanordnungen, wobei mehrere Systeme 20 von Mikroelektroden auf jeweils einem gemeinsamen Träger angeordnet sind; und die Fig. 16 und 17 weitere Anwendungsmöglichkeiten der erfindungsgemäßen Mikro-Mehrelektrodenanordnung, wobei die erfindungsgemäße Elektrodenanordnung beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 16 in einem Katheter eingebaut 25 ist und bei der Ausbildung gemäß Fig. 17 in einem Durchflusmessystem Verwendung findet.

In den Fig. 1 und 2 sind die Elektroden 1, 2 und 3 auf einem inerten Träger 5 angeordnet und jeweils mit einer Isolier30 schicht 4 voneinander elektrisch getrennt. Wesentlich für die Funktion ist der Umstand, daß die innere Elektrode 1, als Referenzelektrode verwendet, von der nächst äußeren Elektrode 2 zumindest teilweise umgeben wird, wobei auch durchaus eine unterbrochene Elektrodenstruktur aus wenigstens teil35 weise kreisförmigen Segmenten 2a, 2b, 3a, 3b, wie dies in Abb. 2 dargestellt ist, verwendet werden kann, wobei die

WO 90/12314

nichtaktiven Trennbereiche kleiner sind als die aktiven Elektrodenflächen.

Bei der Ausbildung gemäß Fig. 3 wird die innere Elektrode 1

5 von zwei, auf gleichem Radius liegenden, nahezu halbkreisförmigen Elektroden 2 umgeben, wobei die innere Elektrode 1
neben der Funktion der Referenzelektrode auch als Gegenelektrode zu den Meß- bzw. Arbeitselektroden geschaltet
werden kann.

10

Bei der Ausbildung gemäß Fig. 4 und 5 befinden sich wiederum auf einem inerten Trägermaterial 5 die einzelnen Elektroden 1 bis 3, wobei wieder die Referenzelektrode 1 von der Meßelektrode bzw. Arbeitselektrode 2 konzentrisch umgeben ist.

15 Die Gegenelektrode 3 umschließt wieder die Meßelektrode 2. Die Ableitung und Kontaktierung erfolgt durch den inerten Träger 5 mit Hilfe von Durchführungskontaktierungen 6. Durch diese Anordnung ist eine geschlossene Elektrodenstruktur möglich.

20

Bei der Ausbildung gemäß Fig. 6 und 7 wird auf einem inerten Träger 5 in der Mitte der Struktur die Referenzelektrode 1 aufgebracht. Die Referenzelektrode 1 wird dann von einer Isolierschicht 4 umschlossen, welche gleichzeitig die elek-25 trisch kontaktierende und schematisch mit 15 bezeichnete Leiterbahn zu einem nicht näher dargestellten externen Anschluß isoliert. Auf dieser Isolierschicht 4 wird in einem nächsten Verfahrensschritt wenigstens eine Meßelektrode 2 aufgebracht, diese und die Kontaktleiterbahn werden wiederum 30 von einer Isolierschicht 4 umgeben. Auf dieser Isolierschicht 4 befindet sich konzentrisch angeordnet die Gegenelektrode 3. In der Projektion auf den Träger 5 wird somit die innere Elektrode 1 von den weiteren Blektroden 2 und 3 umgeben. Durch diese, in Fig. 6 dargestellte Anordnung wird 35 wiederum eine nicht unterbrochene Elektrodenstruktur ermöglicht.

Die jeweiligen Elektroden sind voneinander elektrisch isoliert und mit einer Ableitung elektrisch leitend zu einem Steckkontakt verbunden. Die innere Elektrode wird bei einer derartigen Konstruktion von der jeweils äußeren quasi abgeschirmt, wodurch bei vielen Meßverfahren auch die Bestimmung kleinster Meßgrößen weitgehend rauscharm ermöglicht wird.

Zusätzlich läßt sich die äußere Elektrode aufgrund der Geometrie leicht größer als die nächst innere Elektrode 10 ausbilden, wodurch die Forderung nach einer inerten Gegenelektrode, die größer als die jeweilige Meßelektrode sein sollte, erfüllt werden kann.

Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Anordnung der 15 Elektroden ist die Realisierbarkeit der kleinsten, optimalen geometrischen ebenen Bauform einer Mehrelektrodenstruktur. Dadurch kann eine Miniaturisierung bis in den Submikrometerbereich erreicht werden.

- 20 Eine weitere mögliche dreidimensionale Anordnung zeigt im Schnitt Fig. 8. Auf einem leitenden nadelförmigen Träger 1, der als Glas- oder als Metallmikroelektrode ausgebildet ist, wird eine Isolierung 4 aufgebracht, die eine Öffnung 7 zur Meßumgebung aufweist. Konzentrisch dazu ist die bzw. eine
- 25 Meßelektrode 2 angeordnet und durch eine Isolierschicht 4 von der Gegenelektrode 3 getrennt. Die gesamte Struktur wird dann außen von einer Isolierschicht 4 umgeben. Diese Anordnung konnte vorteilshafterweise als Einstichsensor verwendet werden.

30

In Fig. 9 ist eine weitere Mehrelektrodenanordnung dargestellt. Die Elektrode 1, als Referenzelektrode verwendet, wird von zwei Meßelektroden 2a und 2b konzentrisch umgeben. Die Gegenelektrode 3 umschließt die Gesamtstruktur. Diese 35 Anordnung hat einerseits den Vorteil der Detektionsmöglichkeit zweier unterschiedlicher elektrochemisch aktiver Spezies und andererseits kann ein an der Elektrode 2a entstehendes Produkt wieder an der Elektrode 2b umgesetzt werden, wodurch eine Charakterisierung der Spezies, möglich wird. Die Anordnung gemäß Fig. 9 hat gegenüber der Anordnung gemäß Fig. 2 5 den Vorteil einer günstigen Diffusionsgeometrie.

Durch geeignete konstruktive Maßnahmen und spezielle Verarbeitungstechniken gelingt es außerdem, die auf der jeweiligen Elektrode aufgebrachten isolierenden Schichten möglichst dünn zu halten, so daß ein optimaler An- und Abtransport der elektroaktiven Spezies bzw. der entstehenden Produkte möglich ist. Es tritt bei diesen Anordnungen keine Anreicherung von Reaktionsprodukten im Bereich von Ecken und Kanten an der Übergangszone Isolierschicht - Elektrodenmaterial auf.

15

Falls aber eine Anreicherung von Reaktionsprodukten oder elektroaktiven Spezies im Bereich von Elektroden oder eine homogene Stromdichteverteilung erwünscht ist, kann durch Herstellung dicker Isolierschichten oder durch dreidimensionale Aufbauten gemäß den Fig. 10 bis 13 eine definierte Menge dieser Substanzen vor der Metallelektrode aufgebracht und hinsichtlich der Konzentration dieser Substanz über längere Zeit hinweg konstant gehalten werden. Darüber hinaus können solche dreidimensionale Aufbauten dazu genutzt werden, 25 Schutz- und Diffusionsmembranen an einem bestimmten Platz in definierter Menge über längere Zeit hinweg in Funktion zu halten.

Pig. 10 zeigt eine der möglichen Konstruktionen, wo auf einem 30 inerten Träger 5 unmittelbar die Elektrode 1 aufsitzt. Umgeben wird die Elektrode 1 von der Isolierschicht 4. Auf diese Isolierschicht 4 wird eine Elektrode 2 aufgebracht. Darauf folgt wieder eine Isolierschicht 4 und darauf wird die Elektrode 3 aufgebracht. Die Elektrode 3 wird günstigerweise 35 als Gegenelektrode eingesetzt.

20

Die Anordnung der Elektrode 3 kann in verschiedenen Varianten erfolgen, wobei eine weitere Variante in der Fig. 11 dargestellt ist. Die Elektrode 3 folgt einer Isolierschicht 4 direkt auf der Elektrode 2. Dadurch wird ein dreidimensionaber Aufbau in einer quasi zylinderförmigen Pore erreicht. Durch die Verwendung spezieller Isolierschichten, wie z.B. Polyimid, können Aufbauhöhen und damit quasi Porenlängen bis zu mehreren 100 Mikrometern erreicht werden.

- 10 Fig. 12 wiederum zeigt eine quasi geschlossene Variante einer Elektrodenanordnung. Auf einem inertem Träger 5 befindet sich die Elektrode 1 konzentrisch von Isolierschicht 4 umgeben. Auf der Isolierschicht 4 befindet sich die als Meßelektrode verwendete Elektrode 2, darauf eine Isolierschicht 4' und 15 darüber die Elektrode 3. Die Isolierschicht 4' kann als mikrobearbeitetes Silizium ausgebildet sein. Analog zur Variante gemäß Fig. 12 kann auch hier eine Variante gemäß Fig. 13 mit unterschiedlicher Anordnung der Elektrode 3 realisiert werden.
- Als Elektrodenmaterialien können alle leitfähigen Stoffe, insbesondere Metalle, leitfähige Polymere und glasartiger Kohlenstoff, verwendet werden, wobei dünnschichtlitographisch verarbeitbare Edelmetalle, wie Gold, Platin, Palladium und Silber, bevorzugt in Frage kommen. Für spezielle Anwendungen können auch andere Metalle als Elektrodenmaterial eingesetzt werden.
- Weiters können auch unterschiedliche Elektrodenmaterialien 30 für eine Mikro-Mehrelektrodenanordnung verwendet werden. So können jeweils die Elektroden 1 bis 3 aus unterschiedlichen Elektrodenmaterialien aufgebaut sein.

Zusätzlich zu den einfachen Elektrodenanordnungen können auch 35 mehrere dieser Anordnungen miteinander kombiniert und auf diese Art und Weise planare Vielfachelektroden hergestellt

werden. Beispiele zeigen die Fig. 14 und 15. Auf einem inerten Träger 5 werden mindestens zwei der Blektrodenstrukturen gemäß den Fig. 1 bis 7 oder 10 bis 13 angeordnet.

- 5 Im einfachsten Fall können diese Mikroelektrodenstrukturen als Dreielektrodenanordnung für alle elektrochemischen Meßverfahren in all jenen Systemen eingesetzt werden, die einer makroskopischen Untersuchung nicht zugänglich sind.
- 10 Bs handelt sich dann um einen voltammetrischen Sensor. Gleichzeitig oder getrennt davon kann die Struktur auch als miniaturisierte Referenzelektrode, pH-Sensor oder konduktometrischer Sensor eingesetzt werden. Darüberhinaus können solche Strukturen als elektrochemische Aktuatoren verwendet
- 15 werden, z.B. zur Sauerstoff- oder Wasserstoffproduktion oder als Reizelektroden. Weiters können solche Strukturen als Mikrosensoren für die Impedanzspektroskopie eingesetzt werden.
- 20 Ebenso konnte die Verwendung als Biosensor nachgewiesen werden. Dazu werden auf einer der Elektroden Enzyme immobilisiert. Es können auch mehrere Elektroden, beispielsweise gemäß den Fig. 2, 3 oder 9, mit unterschiedlichen Enzymen belegt werden. Die Elektrodenstruktur gemäß Fig. 14 kann auch
- 25 dazu verwendet werden, eine Differenzmessung auf kleinstem Raum zwischen aktiven und denaturierten Enzymen im jeweiligen Meßmedium vorzunehmen. Durch die damit erzielte Störungs-unterdrückung wird eine wesentliche Verbesserung der Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messungen erreicht.

Ein weiterer Vorteil der Blektrodenanordnung besteht in der Möglichkeit, Schutzmembranen auf jeweils eine oder andere Blektroden aufzubringen, wobei günstigerweise dreidimensionale Elektrodenanordnungen und Aufbauten gemäß den Pig. 10

35 bis 13 zum Einsatz kommen können, wobei beispielsweise bei der Ausbildung gemäß Fig. 11 und 13 die oberste Schicht anstelle einer Isolierschicht 4 bzw. 4' von einer Schutzmembran gebildet sein kann.

- Als Handhabungsmöglichkeit kann die Form eines Einstich5 sensors (Fig. 15) realisiert werden, ebenso die Variante als
 Sensor, z.B. Glucosesensor 9, auf einem Katheter 10 (Fig. 16)
 mit Zuleitungen 11, wodurch Untersuchungen von Substanzkonzentrationen z.B. in Körperhöhlen direkt möglich werden.
- 10 Außerdem können diese Mikro-Mehrelektrodenanordnungen auf einem Meßchip 12 integriert in einem Kanal 13 als Durchflußsensor z.B. in einem medizinischem Analysator, eingebaut werden (Fig. 17), wobei der Meßchip 12 in einer Vergußmasse 14 aufgenommen ist. Die Mikroelektrodenstrukturen
- 15 können als Sensoren in einem zweidimensionalen Array angeordnet für die Untersuchung von Zellkulturen ebenso wie für die Bestimmung von Gasen, z.B. Sauerstoff im Blut, direkt verwendet werden.

20

25

30

Patentansprüche:

- Mikro-Mehrelektrodenanordnung für elektrochemische Messung und Brzeugung elektroaktiver Spezies, bei welcher die Blektroden (1,2,3) auf einem Träger (5) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß eine innere Blektrode (1) und wenigstens zwei weitere Blektroden (2,3) vorgesehen sind, wobei die innere Blektrode (1) als Referenzelektrode beschaltet ist und die weiteren Blektroden (2,3) die innere Blektrode (1) in der
 Projektion auf den Träger (5) zumindest teilweise umgeben.
 - 2. Elektrodenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden (1,2,3) konzentrisch angeordnet sind.
- 15 3. Elektrodenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die die Elektroden (1,2,3) bildenden Schichten durch wenigstens eine Isolierschicht (4) getrennt sind.
- 20 4. Elektrodenanordnung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden aus wenigstens teilweise kreisringförmigen Segmenten (2a,2b,3a,3b) ausgebildet sind, und daß die Pläche der nichtaktiven Trennbereiche klein gegenüber der Fläche der aktiven Elektrodensegmente ist.
 - 5. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektroden (1,2,3) in einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind.
- 30 6. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Elektroden (1,2,3) über Durchbrechungen (6) des Trägers (5) an der den Elektroden abgewandten Seite des Trägers (5) mit Kontakten verbunden sind.

- 7. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die innere Elektrode (1) auf dem Trägermaterial (5) angeordnet ist und wenigstens eine weitere Elektrode (2,3) unter Zwischenschaltung von wenigstens einer Isolierschicht (4) in Abstand von der die innere Elektrode (1) tragenden Fläche des Trägers (5) angeordnet ist.
- Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens zwei Arbeitselektroden
 (2a,2b) und eine Gegenelektrode (3) in radialem Abstand von der Referenzelektrode (1) angeordnet sind.
- 9. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Gegenelektrode (3) größer als
 15 die Arbeitselektrode(n) (2) ist und in größerem zentralen Abstand von der inneren Referenzelektrode (1) angeordnet ist als die Arbeitselektroden (2).
- 10. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
 20 dadurch gekennzeichnet, daß die innere Elektrode (1) von
 einer nadelförmigen Elektrode (1) gebildet ist, daß wenigstens eine weitere Elektrode (2,3) unter Zwischenschaltung
 wenigstens einer Isolierschicht (4) die innere Elektrode (1)
 wenigstens teilweise umschließt und daß die innere Elektrode
 25 (1) über eine Durchbrechung (7) in der Isolierschicht (4) mit
 dem jeweiligen Elektrolyten verbunden ist. (Fig. 8)
- 11. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die innere Elektrode (1) in einem 30 von Isolierschichten (4,4°) gebildeten Hohlraum angeordnet ist und daß wenigstens eine weitere Elektrode (2,3) in die Isolierschicht (4) eingebettet ist und in den Hohlraum mündet und/oder auf der Oberfläche der Isolierschicht (4) angeordnet ist. (Fig. 10 bis 13)

- 12. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß über den Elektroden (1,2,3) wenigstens eine Membran angeordnet ist.
- 5 13. Blektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß als Blektrodenmaterialien Metalle, insbesondere Gold, Platin, Palladium, Iridium, Rhodium, Molybdän und Wolfram, oder kohlenstoffhaltige, leitfähige Substanzen, insbesondere glasartiger Kohlenstoff, Poly-10 thiophen oder Polypyrrol, verwendet werden.
 - 14. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß als innere Elektrode (1) eine Elektrode zweiter Art verwendet wird.

15

15. Blektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Abmessungen der Elektroden (1,2,3) zwischen Bruchteilen von Mikrometern und Millimetern liegen.

20

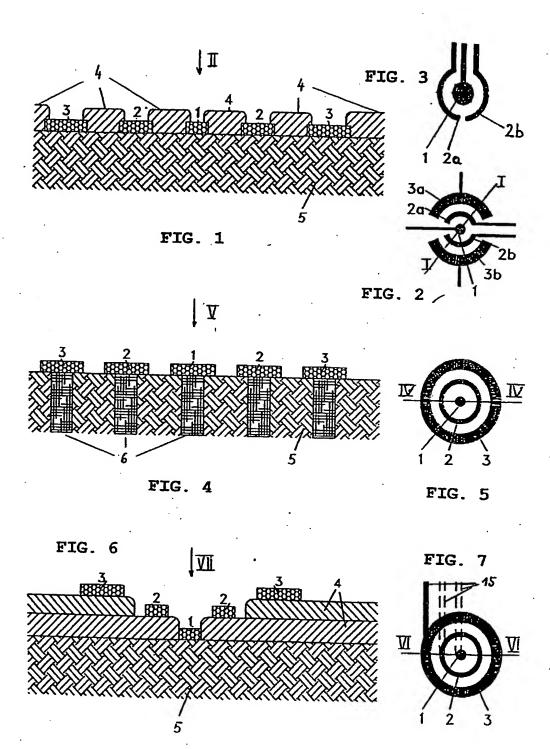
16. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Blektrodenanordnung biologisch aktive Moleküle und Substanzen, insbesondere Enzyme und Antikörper, immobilisiert sind.

25

17. Blektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Blektrodenanordnung auf einem als Einstichsensor ausgebildeten Träger aufgebracht ist. (Fig. 15)

30

18. Elektrodenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrodenanordnung in einen als Katheter ausgebildeten Träger eingebaut ist. (Fig. 16)



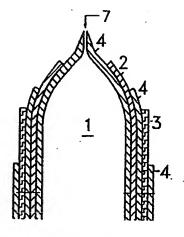


FIG. 8

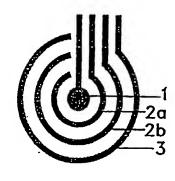


FIG. 9

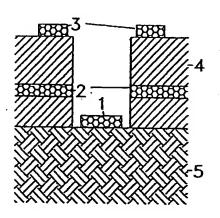


FIG. 10

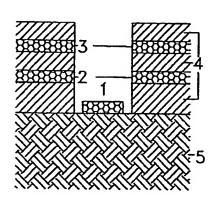
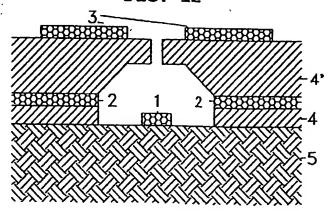


FIG. 11





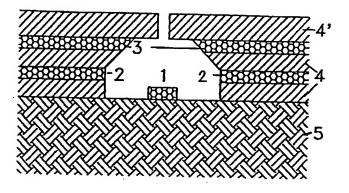


FIG. 13



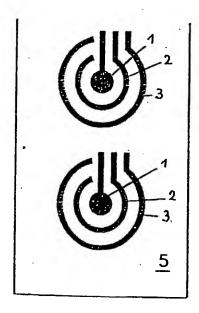
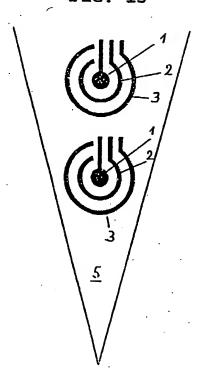


FIG. 15



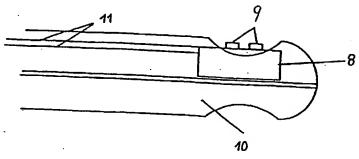


FIG. 16

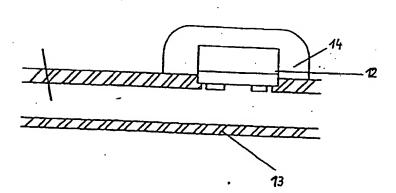


FIG. 17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

		International Application No PCT/A	T. 90/00027	
I. CLASSIF	TCATION OF SUBJECT MATTER (II enversi class	iffication symbols apply, indicate all) ⁶		
Int.Cl	International Patent Classification (IPC) or to both Na		ł	
Int.CI.	2 G01N 27/28; G01N 27/46; G	UIN 27/30		
IL RELDS	SEARCHED			
Charalter No.		entation Searched 7		
Classification	System	Classification Symbols		
Int.Cl	Documentation Searched other	than Minimum Documentation a are included in the Fields Searched ⁹		
		s are included in the risks Searched		
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of Document, 12 with Indication, where ap	propriats, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13	
A .	US, A,, 4568445 (CATES) 04 see column 2,lines 8-5 see abstract;figures 1	0	1,5,12	
A	US, A, 4488939 (FU) 18 Dec see column 3,line 48 - figures 1-4	1-3,5,8		
A	see page 19,line 16 -	, 151197 (DU PONT DE NEMOURS) 14 August 1985 ee page 19,line 16 - page 23,line 15 ee abstract;figures 1,2		
A !	US, A, 4439303 (COCCHI) 27 see column 9,line 66 - see abstract;figure 10	1-3,5		
A :	US, A, 4100048 (POMPEI) 11 see column 4,line 60 - figures 1,2		1,13,15	
A !	6B, A, 1505343 (BUTLER) 30 see page 2,line 98 - p 1,2		1,3,7,13,15	
"A" documents of the constitution of the const	ment which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ment published prior to the international filing date but than the priority date claimed	"Y" document of particular relevan- connot be considered to involve document is combined with one ments, such combination being	ct with the application but e or theory underlying the co; the claimed invention cannot be considered to co; the claimed invention an inventive step when the or more other such docu- phylogical but a person skilled	
	Actual Completion of the International Search	Date of Mailing of this International Se	earch Report	
	e 1990 (13.06.90)	28 June 1990 (28.06.9		
Internationa	I Searching Authority	Signature of Authorized Officer		
EUROPF	AN PATENT OFFICE			
		1		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1985)

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO. AT 9000027

35743

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report.

The members are as contained in the European Patent Office EDP file on

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

13/0

13/	06/	90

Patent document cited in search report	Poblication date	Patent family member(s)	Publication date
US-A-4568445	04-02-86	None	
US-A-4488939	18-12-84 .	None	
EP-A-151197	14-08-85	US-A- 4454007 CA-A- 1207027 JP-A- 60171446	12-06-84 01-07-86 04-09-85
US-A-4439303	27-03-84	CA-A- 1211076	09-09-86
US-A-4100048	11-07-78	FR-A- 2245248 CA-A- 1028006 CH-A- 575600 DE-A,C 2443863 GB-A- 1473715 JP-A,B,C50059091 NL-A- 7412285 SE-B- 394327 SE-A- 7411655	18-04-75 14-03-78 14-05-76 10-04-75 18-05-77 22-05-75 24-03-75 20-06-77 21-03-75
GB-A-1505343	30-03-78	CA-A- 1032224	30-05-78

PCT/AT 90/00027

Internationales Aktenzeichen

I. KLASSI	IFIKATION DES AN	MELDUNGSGEGENS TANDS (bei met	reren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben		
Nach der	Internationalen Pater	ntklassifikation (IPC) oder nach der nation	And the state of the state of the same and same same same same same same same same),	
Int.	K1. 5	G01N27/28 + C01N27	MAC - COSMON (20		
		G01N27/28; G01N27/	46; GUINZ//3U		
IL RECTO	RCHIER IE SACHO	ERIETE			
		Recherchier	er Mindestpriifstoff		
Klassifika	tionsytem		Klassifikationssymbole		
Int.	K1. 5	G01N		•	
		i			
		Recherchierte nicht zum Mindestprüfst	off gebörende Veröffentlichungen, soweit diese		
		owici are recited to	lerten Sachgebiete fallen ^g		
222 C'22 CO.			-		
		ENTILICIUNGEN 9			
ArL*	Kennzeichoung d	er Veröffentlichung ^{II} , soweit erforderlich	unter Angabe der maßgeblichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr. D	
A	US,A,4	568445 (CATES) 04 Febr	uar 1986	1, 5, 12	
	siene :	Spalte 2, Zeilen 8 - 5	0		
	Siene /	Zusammenfassung; Figur	en 1, 2		
١ .	IIS A AA	488939 (FU) 18 Dezembe	1004		
•	siehe	Snalte 3 70110 40 - 5	r 1984	j 1-3, 5,	
	Figure	Spalte 3, Žeile 48 - S	8		
4	EP,A,1	1197 (DU PONT DE NEMO	URS) 14 August 1985	1, 3, 5,	
	2 ieus :	seite 19, Zeile 16 - S	te 19, Zeile 16 - Seite 23, Zeile 15		
	siehe Z	Zusammenfassung; Figur	en 1, 2	10, 10	
\	IIS A AA				
	siehe (139303 (COCCHI) 27 Mär:	Z 1984	1-3, 5	
	siehe 7	Spalte 9, Zeile 66 - Sp Zusammenfassung; Figur	paite II, Zelle Y		
A	US,A,41	100048 (POMPEI) 11 Jul	1 1978	1; 13,	
İ	siehe S	Spalte 4, Zeile 60 – Si	palte 5, Zeile 60:	15, 13,	
	Figurer	1, 2			
" Besond	icre Kategorien von 2	ngegebenen Veröffentlichungen to:			
"\" Ver def	röffentlichung, die der Iniert, aber nicht ale i	n allgemeinen Stand der Technik besnaders bedroteam anzusehen ich	7º Spatere Veröffentlichung, die nach dem i	nternationales As-	
1. 200	rres Dokument, dat k	reforch erest and other proch days income	ist and mit der Anmeldage niete kettide	roffentlicht worden	
75 Ve	riffentiichane die ee	vernitensiicht worden ist	Verständnis des der Erfindung zugrundei nder der ihr zugrundeilegenden Theorie a		
fend	ilichungabann eiser	1355en, oder durch die das Veröf-	"X" Vertificatlichung von bernaderer Rateurs	nor die bennement	
			keit beruhend betrachtet werden	erlinderischer lätig-	
"O" Ve	riffentlichung, die sie	n margenen ist (wie ausgeführt)	Verüffentlichnag von besonderer Bedeutz te Erfindung kann nicht als auf erfinderi	ng die beanspruch-	
et a	e Benntzung, eine 40	reteilung oder andere Maßnahmen	IDDESC DEHBERIEF Werden, wenn die Verti	Fort lichage mit	
Tr Ver	riffentlichung, die voe	dem internationalen Anmeldeda-	einer oder menreren anderen Veröffentlic gorie in Verbindung gebracht wird und di	enegen dieser K21e- ese Verbindung für	
tu i	n, aber nach dem best it worden ist	ospruchten l'yloritätsdatum veröffent-	einen Fachmann nahellegené ist "å" Veröffentlichung, die Alitglied derselben	Patentfamilio ice	
	IEINIGUNG				
Zatum drs /	Abschlesses der intern	ationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recher	chenherichte	
	13.	JUNI 1990	28.06.90	/% I PAULS	
			20.00.30		
nternationa.	le Recherchenbehörde		Linterschrift des bevollmächtjeten feeliges	nkn - 2	
	EUROPA	ISCHES PATENTANT	BOSMA R.A.P.		
rethin PCI/	ISA/210 (Illust 2) Classes	1989			

Art " !	HIAGIGE VEROFFENTIACIUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)					
-m	Kennzeichoung der Veroffentlichung, soneit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	. Betr. Anspruch Nr.				
A (GB.A.1505343 (BUTLER) 30 März 1978	1 3 7				
	GB,A,1505343 (BUTLER) 30 März 1978 siehe Seite 2, Zeile 98 - Seite 3, Zeile 60; Figuren 1, 2	1, 3, 7, 13, 15				
	<u>-</u>					
		: !				
		• .				
		To the description				
.						
	· ·					

ANHANG ZUM INTERNÄTIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

AT 9000027

35743

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentismilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentiokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

13/06/90

im Recherchenbericht ingeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichun
US-A-4568445	04-02-86	Keine	
US-A-4488939	18-12-84	Keine	
EP-A-151197	14-08-85	US-A- 4454007 CA-A- ,1207027 JP-A- 60171446	01-07-86
US-A-4439303	27-03-84	CA-A- 1211076	
US-A-4100048	11-07-78	FR-A- 2245248 CA-A- 1028006 CH-A- 575600 DE-A, C 2443863 GB-A- 1473715 JP-A, B, C50059091 NL-A- 7412285 SE-B- 394327 SE-A- 7411655	14-03-78
GB-A-1505343	30-03-78	CA-A- 1032224	30-05-78

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Anatsblatt des Europäisehen Patentamts, Nr.12/82